

第四回(平成十八年度)

新機械振興賞

株式会社 フジキン

代表取締役社長

小川洋史殿

業績 半導体製造用

集積化ガス供給システム

右の優秀な業績によつて我が国機械
技術の向上と機械産業の振興に多大
なる貢献をされた功績を認めここに
表彰します

平成十九年 二月二十日

財団法人 機械振興協会

会長

豊田章一郎



第四回（平成十八年度）

新機械振興賞

株式会社フジキン

池田信一殿

他六名

業績 半導体製造用

集積化ガス供給システム

右の優秀な業績によつて我が国機械
技術の向上と機械産業の振興に多大
なる貢献をされた功績を認めここに
表彰します

平成十九年 二月二十日

財団法人 機械振興協会

会長 豊田章一郎

